(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: H01L 51/20

PCT/DE2003/003770 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 19. November 2002 (19.11.2002) 102 53 953.7

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];

Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055, 90014 Nürnberg (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT



			71,04 00,70	
A CLASSIF IPC 7	HOIL51/20			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	lon_and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification H01L	n symbols)		
Documentat	on searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included	in the fields searched	
	ata base consuited during the International search (name of data base	and, where practical, see	rch terms used)	
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.	
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLA' 25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25	Y TECH)	1-5	
	column 9, line 47 - line 62 the whole document			
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLA (GB); F) 28 October 1999 (1999-10- page 6 the whole document	AY TECH	1-5	
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HE AL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraph '0101! the whole document	NNING ET	1-5	
			·	
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family men	bers are listed in annex:	
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published after the international filing date but later abone invention in the priority date calmed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>"A" document member of the same patent family</li> </ul>				
	actual completion of the international search		nternational search report	
1	7 May 2004	27/05/200	4	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentisan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel (-31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Authorized officer  Bader, K		

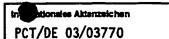
### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/DE 03/03770

			<del></del>	
Patent document clad in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19918193 A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
		GB	2336553 A ,B	27-10-1999
		JP	2000202357 A	25-07-2000
WO 9954936 A	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
		AU	3614399 A	08-11-1999
·		BR	9909580 A	19-12-2000
		CA	2328094 A1	28-10-1999
		CN	1301400 T	27-06-2001
ì		EP	1074048 A1	07-02-2001
1		WO	9954936 A1	28-10-1999
ì		JP	2002512451 T	23-04-2002
i		TW	498395 B	11-08-2002
·	•	US	6603139 B1	05-08-2003
US 2003059987 A1	27-03-2003	ΑU	2015901 A	03-07-2001
		AU	2016001 A	03-07-2001
		AU	2206601 A	03-07-2001
		AU	2206901 A	03-07-2001
		BR	0016643 A	07-01-2003
		BR	0016660 A	25-02-2003
	• •	BR	0016661 A	25-02-2003
		BR	0016670 A	24-06-2003 28-06-2001
		CA CA	2394881 A1 2394886 A1	28-06-2001
·		CA	2394895 A1	28-06-2001
		CA	2395004 A1	28-06-2001
		CN	1425201 T	18-06-2003
		CN	1425201 T	18-06-2003
		CN	1425202 T	18-06-2003
		CN	1425204 T	18-06-2003
		EP	1243032 A2	25-09-2002
		ΕP	1243033 A1	25-09-2002
		EP	1243034 A1	25-09-2002
}		EP	1243035 A2	25-09-2002
		WO	0147043 A1	28-06-2001
· ·	•	WO	0146987 A2	28-06-2001
		MO	0147044 A2	28-06-2001
		WO	0147045 A1	28-06-2001
		JP	2003518332 T	03-06-2003
		JP	2003518754 T	10-06-2003
1		JP	2003518755 T	10-06-2003
		JP	2003518756 T	10-06-2003
1		US	2003059984 A1	27-03-2003
}		US	2003059975 A1	27-03-2003
		US	2003060038 A1	27-03-2003
		TW	552668 B	11-09-2003
				<del>چ<sub>پس</sub>بیم کان و میرمو</del> پ

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



A. KLASSIF IPK 7	izierung des annieldungsgegenstandes H01L51/20			
		•		
Nach der Inte	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	filetion und der IPK		
	CHIEFITE GERIETE			
IPK 7	er Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H01L	<i>,</i>	·	
Recherchier	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	elt diese unter die recherchierten Gebiete	tailen	
	r internationalen Recherche konsuttierte etektronische Datenbank (Nat	me der Datenbank und evil. verwendete S	iuchbegriffe)	
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data			
		*		
			·	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY 25. November 1999 (1999-11-25)	TECH)	1-5	
	Spalte 3. Zeile 10 - Zeile 25		·	
	Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62			
•	das ganze Dokument	•		
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING; TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLAY TECH (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-10-28)		1–5	
	Seite 6 das ganze Dokument			
1				
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HEI AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101!	NNING ET	1-5	
	das ganze Dokument			
		•		
			_	
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamille		
* Besonder	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T Spätere Veröffentlichung, die nach den oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	internationalen Anmeldedatum I worden ist und mit der	
*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedautsam enzusehen ist  Anmektung nicht kolltdert, sondern nur zum Verständtris des der Anmektung nicht kolltdert, sondern nur zum Verständtris des der Erfindung zumundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundelle				
"E" ålleres Dolument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmelriodetrum veröffentlicht worden ist			itunci die beanspruchte Erfindung	
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- ertheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfindertscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden				
ande soll o	ren im Recherchenbericht genannten Veronammenung beiegt werden i der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	konn nicht eie auf erfinderischer Tälld	kait beruhend betrachtet	
ausg	ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit  "O" Veröffentlichung die sich auf eine mündliche Offenbarung. Veröffentlichungen dieser Kelegorie in			
PP Vorbif	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht emilichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachman *8" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe		
	beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re		
		07/05/0004		
<u> </u>	17. Mai 2004	27/05/2004		
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentarnt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter		
1	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo rd,	Radon V	•	
l .	Eme (191-70) 940-9018	Bader, K		

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffertucnungen, die zur selben Patentfamilie gehören

transitionales Altenzeichen
PCT/DE 03/03770

	cherchenbericht tes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE	19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
UL	19910195	^	FO 11 1999	GB	2336553 A ,B	27-10-1999
				ĴΡ	2000202357 A	25-07-2000
WO	9954936	Α	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
	,			AU	3614399 A	08-11-1999
				BR	9909580 A	19-12-2000
•				CA.	2328094 A1	28-10-1999
				CN	1301400 T	27-06-2001 07-02-2001
	•		٠.	EP	1074048 A1	
				WO JP	9954936 A1 2002512451 T	28-10-1999 23-04-2002
				TW	2002512451 T 498395 B	11-08-2002
				US	6603139 B1	05-08-2002
					0003139 01	05-06-2005
US	2003059987	A1	27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
				ΑU	2016001 A	03-07-2001
				AU	2206601 A	03-07-2001
				AU	2206901 A	03-07-2001
٠				. BR	0016643 A	07-01-2003
				BR	0016660 A	25-02-2003
			•	BR	0016661 A	25-02-2003
				BR	0016670 A	24-06-2003
				CA	2394881 A1 2394886 A1	28-06-2001 28-06-2001
•			•	CA CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
				CN	1425202 T	18-06-2003
				CN	1425203 T	18-06-2003
•		•	•	CN	1425204 T	18-06-2003
				EP	1243032 A2	25-09-2002
				ĒΡ	1243033 A1	25-09-2002
				EP	1243034 A1	25-09-2002
				EP	1243035 A2	25-09-2002
				MO	0147043 A1	28-06-2001
				WO	0146987 A2	28-06-2001
				WO	0147044 A2	28-06-2001
			•	WO	0147045 A1	28~06~2001
				JP	2003518332 T	03-06-2003
				JP	2003518754 T	10-06-2003
				JP	2003518755 T	10-06-2003
				JP	2003518756 T	10-06-2003
				US	2003059984 A1	27-03-2003
				US	2003059975 A1	27-03-2003
				US	2003060038 A1	27-03-2003
				TW	552668 B	11-09-2003